

■9 群 (電子材料・デバイス)

## 10 編 真空・低温・強磁場技術

---

**【9 群 10 編 知識ベース委員会】**

- 編主任 : 木吉 司 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構)  
編幹事 : 土佐正弘 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構)  
沼澤健則 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構)  
執筆委員 : 板倉明子 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構)  
秋道 斉 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所)  
大林哲朗 (大阪真空機器製作所)  
松本宏一 (金沢大学)  
浅野稔久 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構)  
金道浩一 (東京大学)